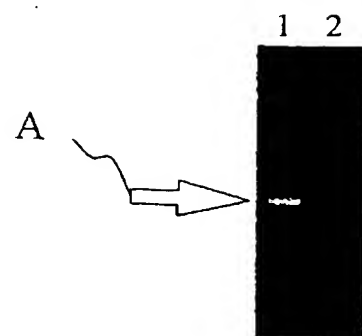
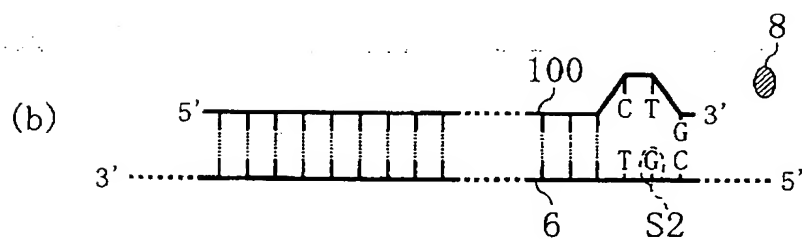
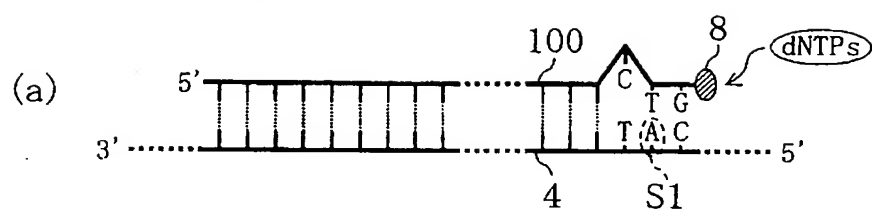


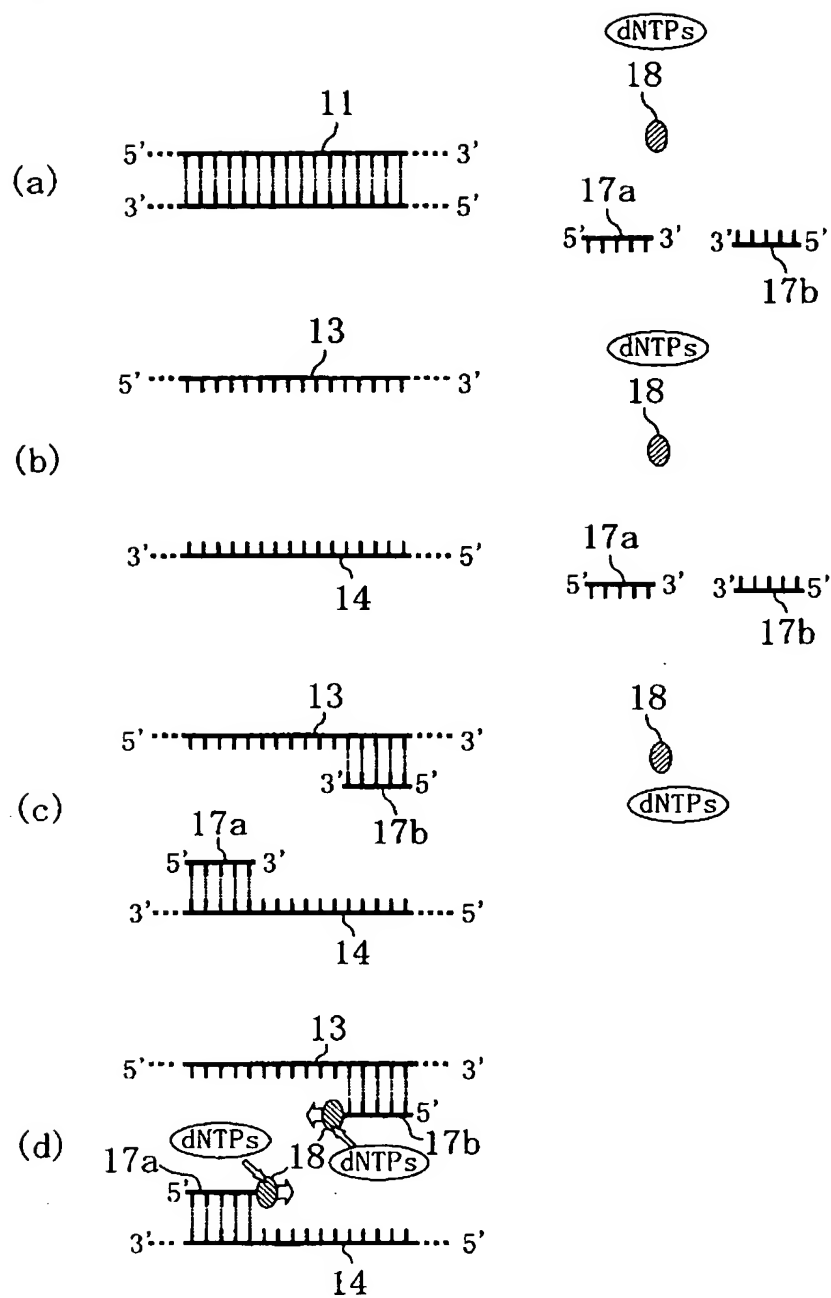
【図 3】 従来技術



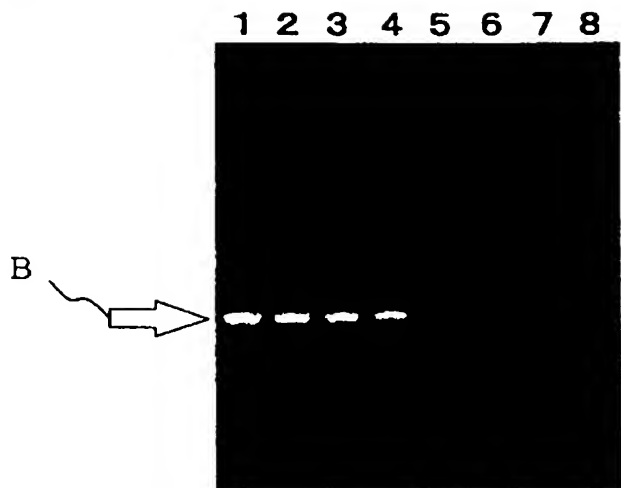
【図 4】 従来技術



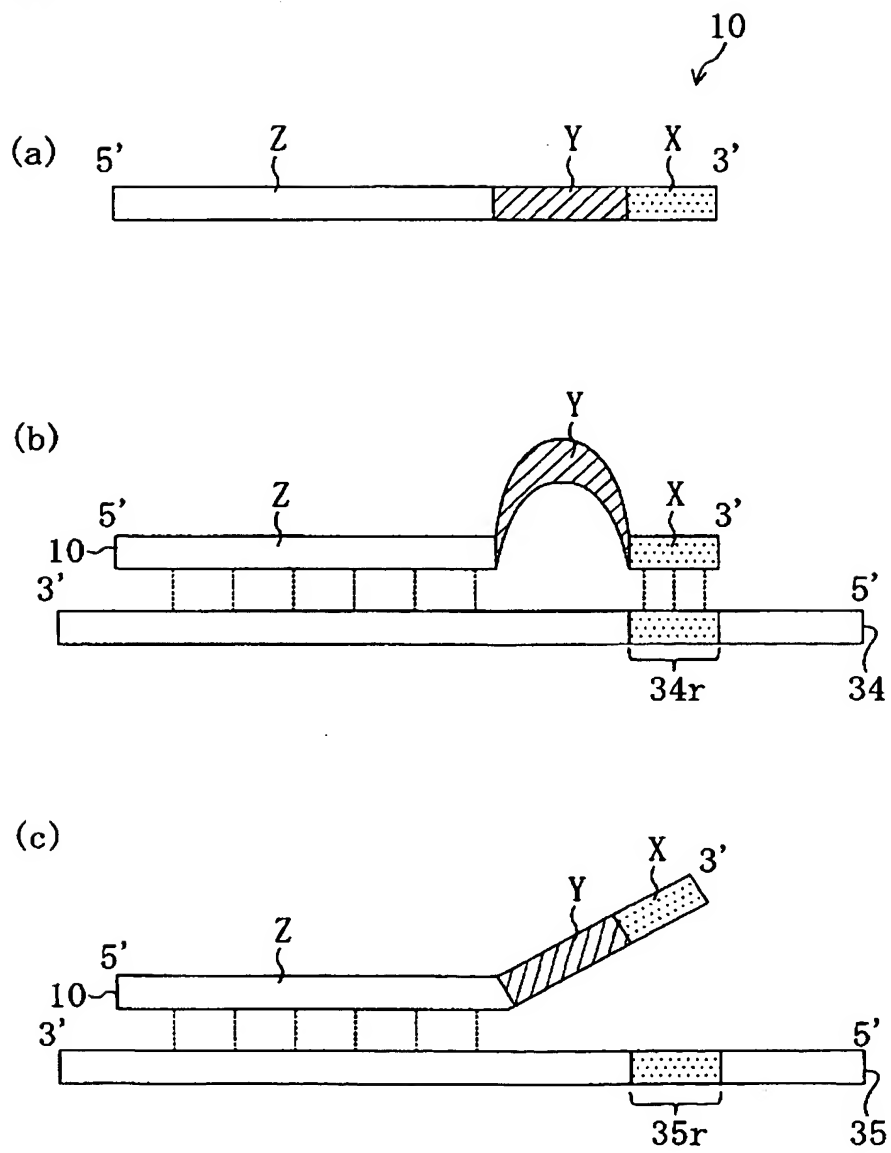
【図 5】



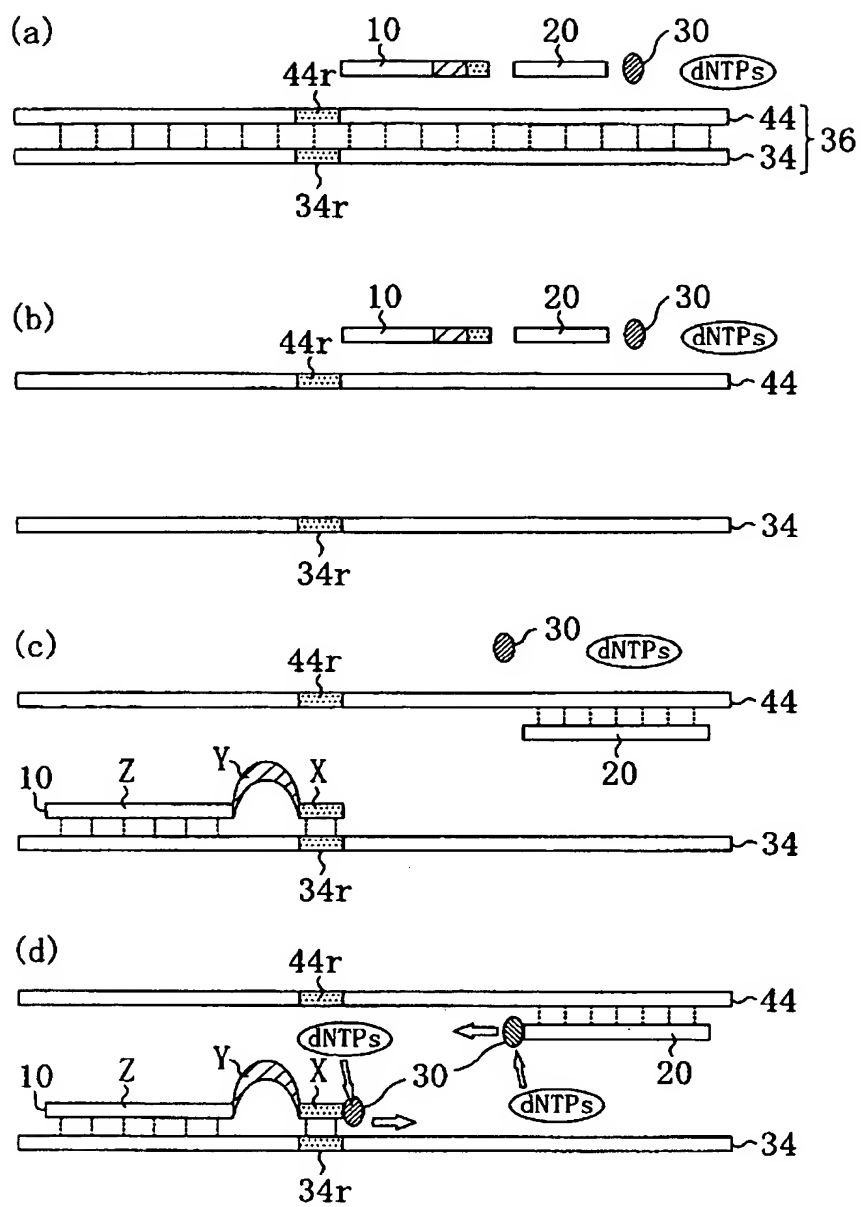
【図 6】



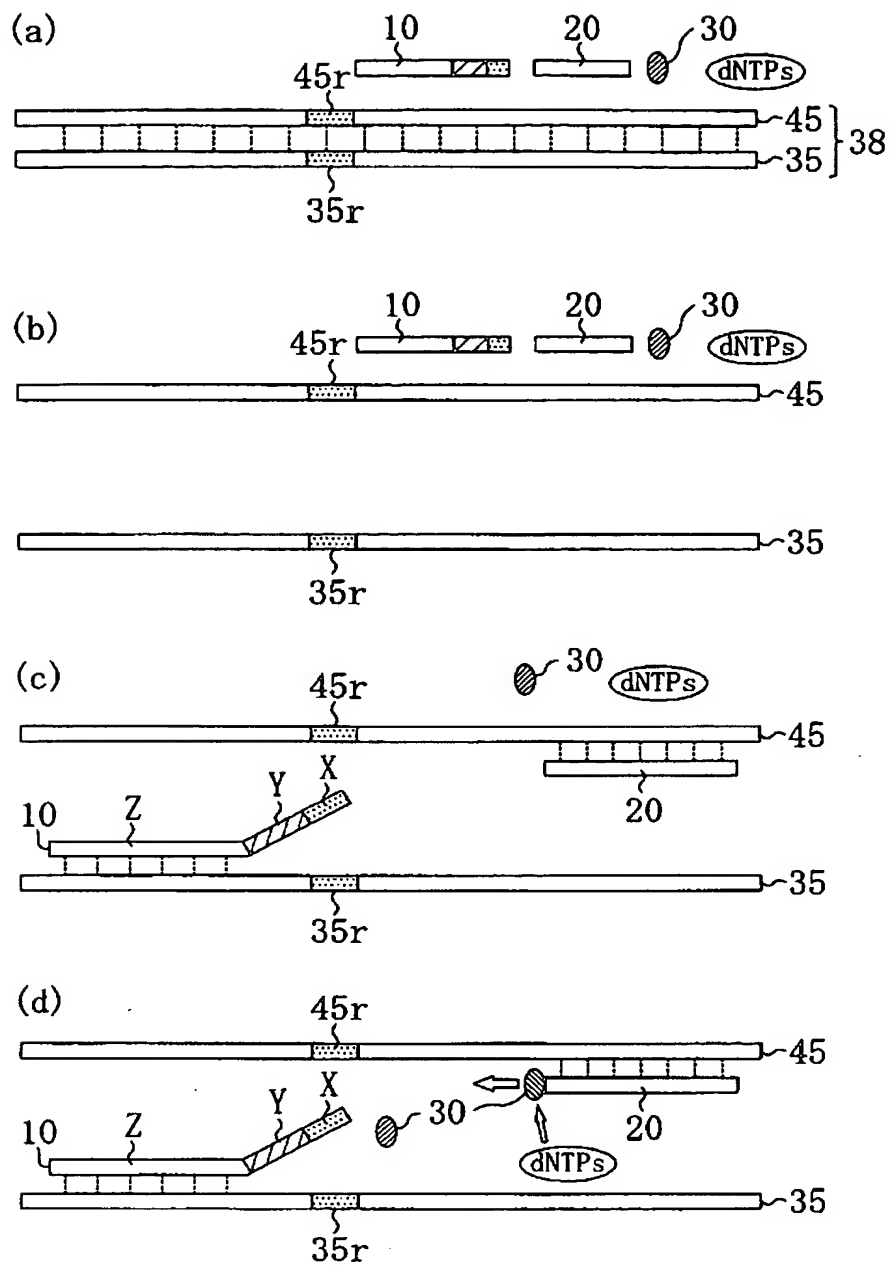
【図 7】



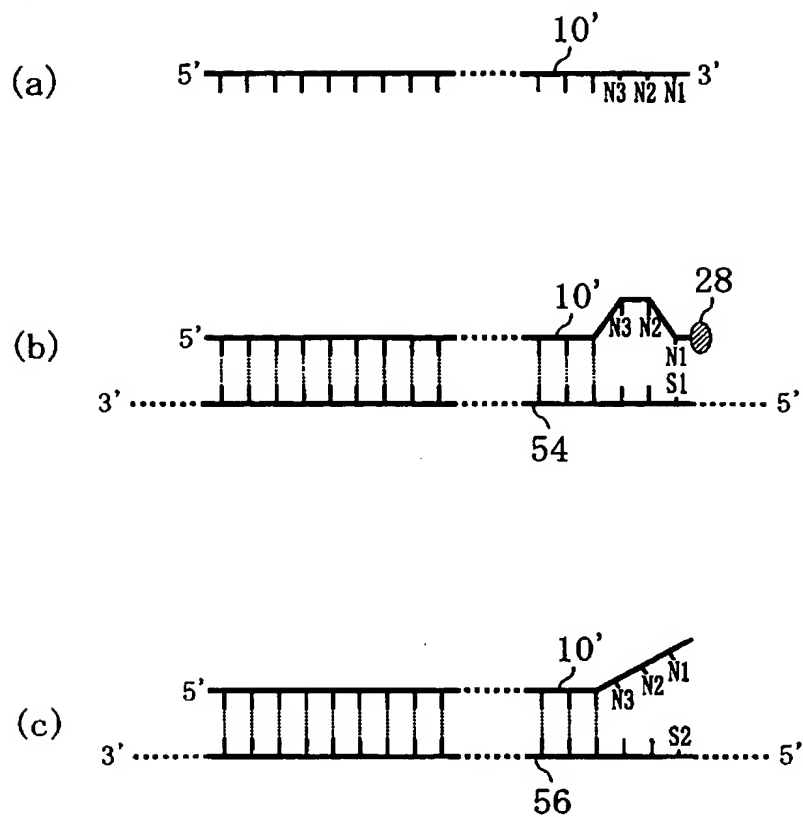
【図 8】



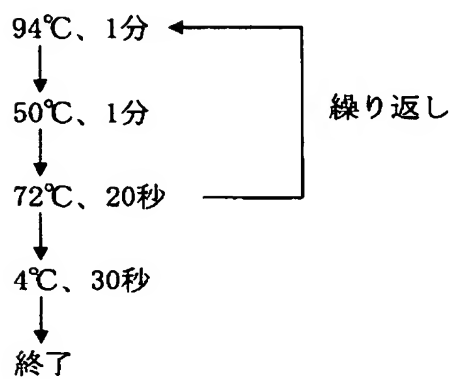
【図 9】



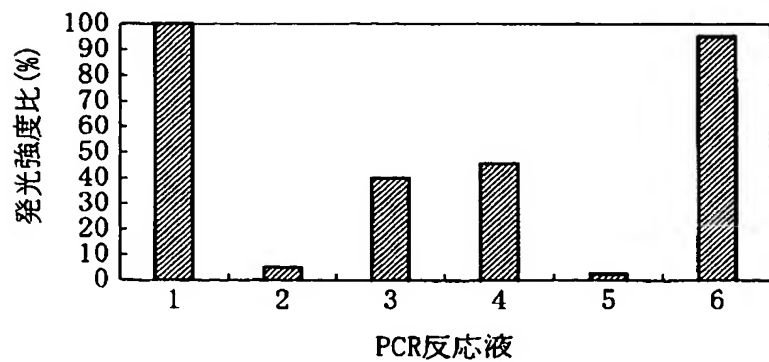
【図 1 0】



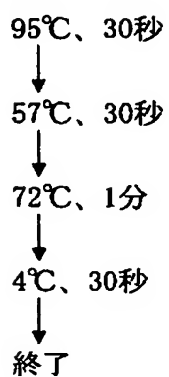
【図 1 1】



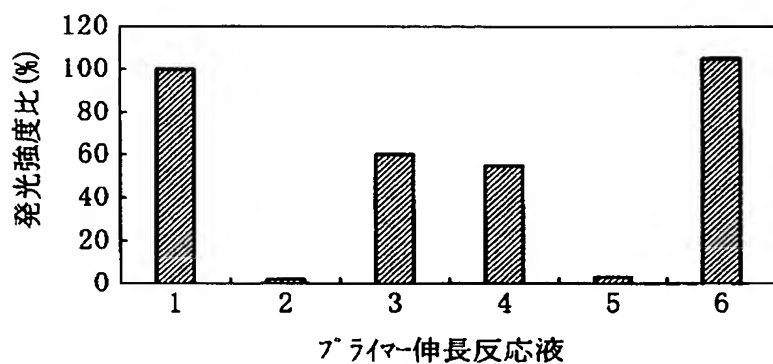
【図 1 2】



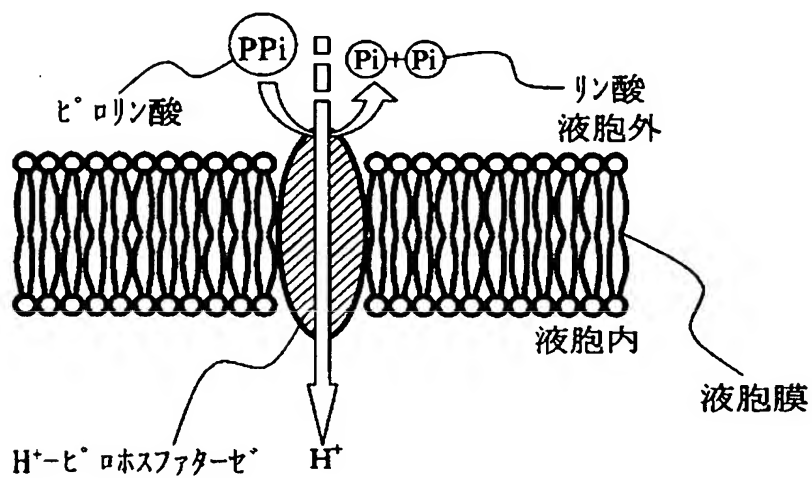
【図 1 3】



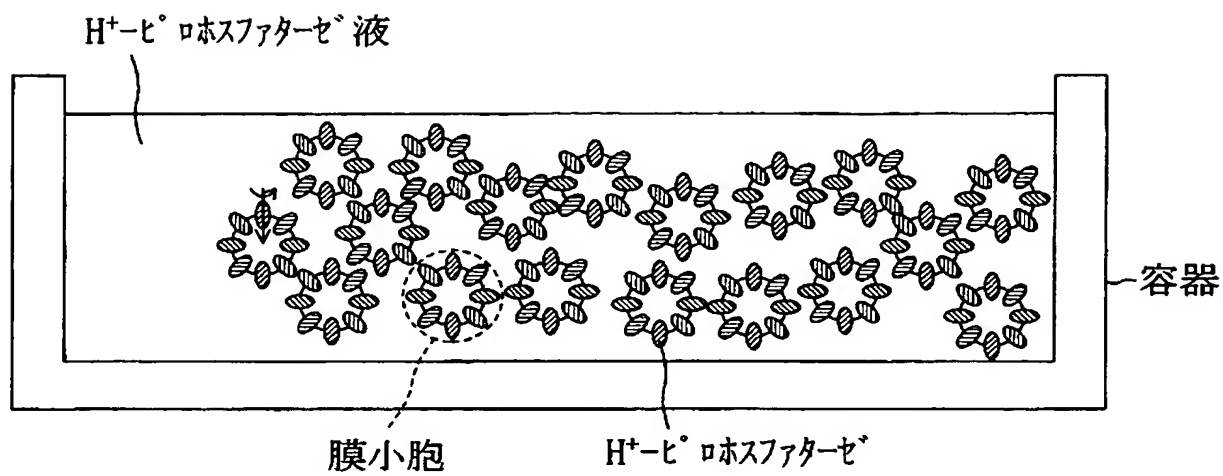
【図 1 4】



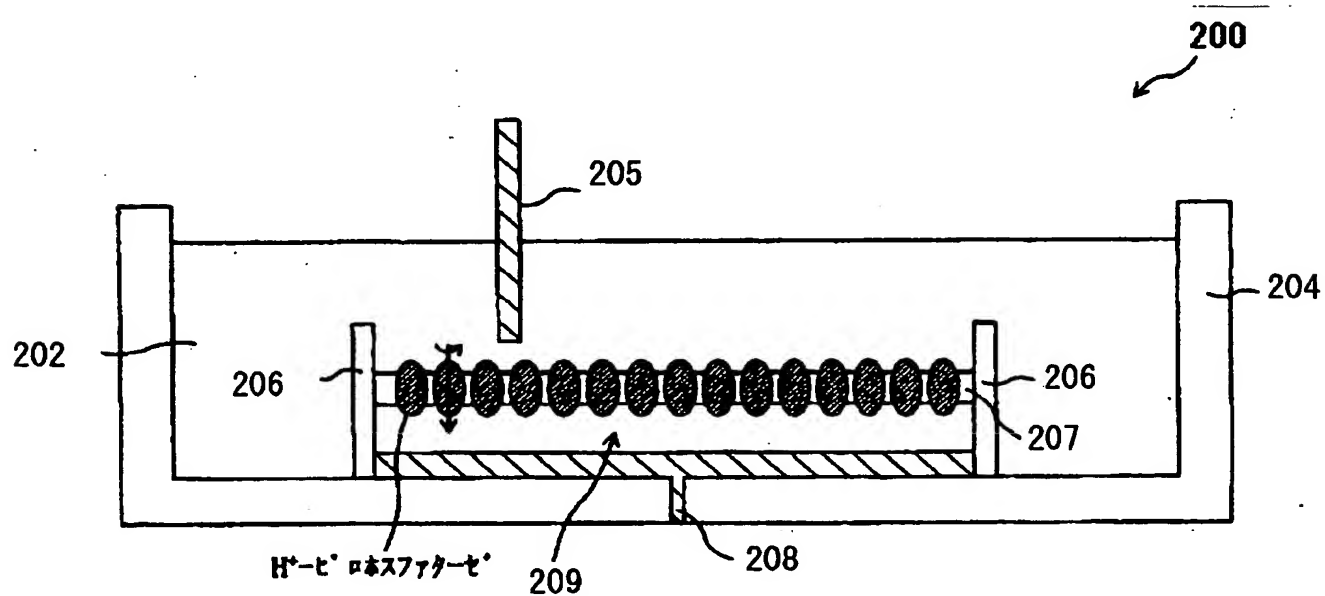
【図 1 5】



【図 1 6】

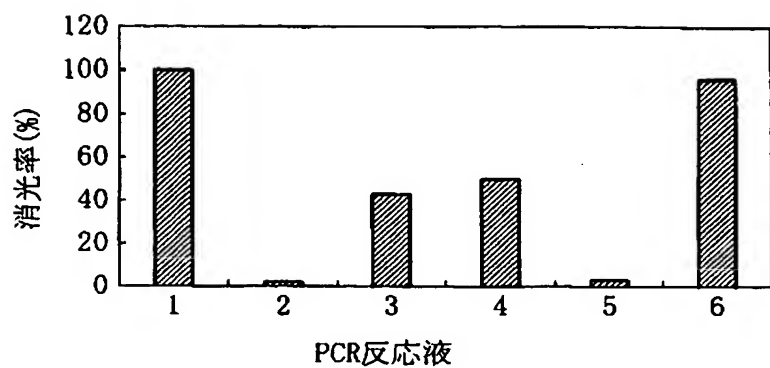


【図 1 7】

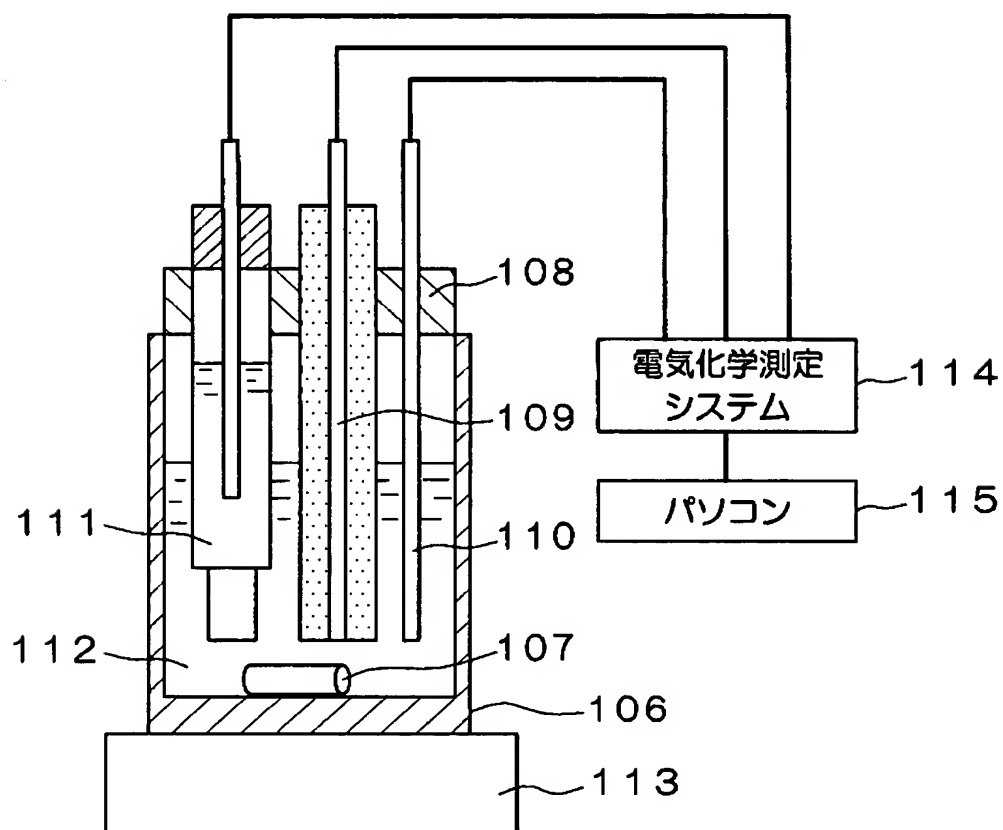




【図 1 8】



【図 1 9】



【図 2 0】

